

Техникалық сипаттама

(ЛОТ № 11)

№	Атауы	Сипаттамасы	саны
1	Дейтерийлі плазмамен сәулелендіру және жабындардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу жөніндегі қызметтер	<ul style="list-style-type: none"> - Жабындар мен материалдарды дейтериймен сәулелендіру: Шығу кернеуін реттеу диапазоны: - 2кВ ~ - 8кВ тұрақты ток; Шығу тұрақтылығы: ±2%-дан аз; Пульсация: ± 5%; Эмиссияның ең жоғары тогы: 500mA-га дейін; Қыздыру кернеуі: 11В-қа дейін айнымалы ток, 50/60Гц-ке дейін; Қыздырудың ең жоғары тогы: 50A дейін; Сканерлеуші электрондық микроскопия әдісімен сәулеленуге дейін және одан кейін морфология мен микроқұрылымды зерттеу. Сканерлейтін электрондық микроскопия (SEM): - Жоғарғы бөліктің морфологиясын бағалау (куystардың, жарықтардың, «аралдық» фазалардың болуы, түйіршіктілігі); - жабынның қалындығын өлшеуге, фазааралық шекаралар мен адгезиялық қабатты анықтауға мүмкіндік беретін кросс-секциялық зерттеулер (кесінділердің немесе препаратталған үлгілердің көмегімен); - Элементтердің бөлінуін анықтау үшін энергетикалық дисперсиялық талдау (EDS); - Сәулеленуге дейінгі және одан кейінгі жабындардың қасиеттерін зерттеу (біркелкілігі, кедір-бұдырлығы, тозуга төзімділігі) - Наноиндентация және серпімділік модулі: Улгінің бір бетінде кемінде 15-20 нүктелік өлшеу; 50-100 мН жүктеме кезінде Беркович индикаторын пайдалана отырып, ГОСТ Р 8.748-2011 сәйкес статистикалық өндіреу (орташа H, E және стандартты ауытқу), Оливер және Фарр әдісі бойынша Юнг модулін және жабындардың көлденең қимасының қаттылығын анықтау. - Тозуга төзімділік (tribo - test): Әдіс: ASTM стандарты бойынша шар-диск үйкелісі (ball-on-disc) G99: Жүктеме: 5-10 H; Айналу жылдамдығы: 10-100 айн/мин (сырғу жылдамдығы ~ 0,1 м/с), сынау уақыты 30-60 мин (жалпы жүріс 50-1200 м); Қарсы дene: SiC- немесе Al₂O₃ - диаметрі 3 мм шар Үйкеліс коэффициентін (μ) нақты уақытта және тозу көлемін (V) іздің терендігі мен ені бойынша (сынақтан кейін) профилометрмен -Беттің кедір-бұдырлығын анықтау: 	1

		Параметрлері: Ra, Rq, Rz, жабынның әрбір «аймагы» бойынша кемінде 3 сериялық өлшемдер (орталық бөлігі және шеткі аймак).	
	Барлығы		1

Ғылым және стратегиялық даму вице-ректоры

А.Ошибаева

Ғылымды дамыту жөніндегі жобалық кеңес басшысы

А.Айымбетова

Ғылым департаментінің жетекші маманы

Т.Джатаев

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ

Төлем шарттары: Алдын ала төлем мөлшері Лоттың жалпы сомасының 50%-на дейін жетуі мүмкін және ол ғылыми жобалар аясында сатып алуды реттейтін университеттің ішкі Ережесінің талаптарына сәйкес сатып алу Комиссиясының шешімімен айқындалады.

Сатып алу комиссиясы әлеуетті жеткізуіден аванстық төлемнің толық сомасына баламалы мөлшерде қамтамасыз ету құжатын ұсынуды талап етуге құбылы. Бұл қамтамасыз ету құжаты келесі нұсқалардың бірінде ұсынылады:

Қазақстан Республикасының аумагында тіркелген және банк қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк берген қайтарып алынбайтын банктік кепілдік;

Қазақстан Республикасының аумагында тіркелген және сактандыру қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар сактандыру үйымымен жасалған Жеткізуінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сактандыру шарты.

Орындау мерзімі: Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күн ішінде орындау